

“Cada día sabemos más y entendemos menos”.

Albert Einstein

El trabajo realizado en este quinto número, no es sino el producto del esfuerzo y la dedicación que cada uno de los investigadores imprime para día a día mejorar la divulgación de artículos especializados en pro del desarrollo de la ciencia y la tecnología. El compromiso de quienes conformamos el comité editorial y el comité de arbitraje, es mantener siempre los procesos claros y transparentes al momento de su publicación.

Los contenidos vertidos, si bien son responsabilidad del autor, nos invitan a reafirmar un compromiso ético de trabajo por cada ejercicio realizado, pues los lectores son quienes tienen la última palabra respecto a la calidad de las investigaciones y sus textos.

El mundo globalizado en el que vivimos, nos invita a generar contenidos de actualidad y de relevancia para su aplicación incluso en la vida cotidiana, para alimentar nuevas investigaciones a manera de marco teórico referenciado, citas adecuadas y demás cuestiones que son de vital importancia para incentivar una cultura del respeto a los argumentos inéditos de los autores y la protección de estos mediante herramientas tecnológicas que eviten su plagio o mal uso.

El acceso abierto nos brinda la congruencia necesaria para tener más espacios dedicados a la difusión y distribución de documentos de alto impacto y mejorar las búsquedas de fuentes fidedignas y así tener un mejor manejo y control de los avances tecnológicos que estas manejan.

De esta manera se puede establecer que, todo lo que nos rodea en la vida cotidiana impacta directa y significativamente los procesos, las mejoras continuas, las nuevas tendencias, e incluso a lo que refiere al campo de la ciencia y tecnología. Razón por la cual, el compromiso y ética de trabajo se ven una vez más reflejados en esta nueva edición de la “UMR Magazine”, de la Universidad Politécnica de Guanajuato.

Rebeca del Carmen Valadez Hegler
Editora General
Comité Editorial Publicaciones UPG
Editora de la Revista UMR
Comité Editorial UMR

Universidad Politécnica de Guanajuato

Copyright (c) 2017 Rebeca del Carmen Valadez Hegler



Este texto está protegido por una licencia [Creative Commons 4.0](#).

Usted es libre para Compartir (copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato), siempre que cumpla las condiciones de:

Atribución: Usted debe dar crédito a la obra original de manera adecuada, proporcionar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que tiene el apoyo del licenciante o lo recibe por el uso que hace de la obra.

No Comercial: Usted no puede hacer uso de la obra con propósitos comerciales

Sin Derivadas: Si remezcla, transforma o crea a partir de la obra, no podrá distribuir la obra modificada

[Resumen de la licencia](#) – [Texto completo de la licencia](#)